



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 576 420 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

Avis: La bibliographie est mise à jour

(15) Information de correction:
Version corrigée no 1 (W1 B1)
code(s) INID 73

(51) Int Cl.:
G03F 7/00 (2006.01) **B29C 59/02** (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01) **G03F 7/09** (2006.01)

(48) Corrigendum publié le:
04.10.2006 Bulletin 2006/40

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR2003/003866

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
09.08.2006 Bulletin 2006/32

(87) Numéro de publication internationale:
WO 2004/059386 (15.07.2004 Gazette 2004/29)

(21) Numéro de dépôt: **03799684.0**

(22) Date de dépôt: **22.12.2003**

(54) **PROCEDE DE LITHOGRAPHIE PAR PRESSAGE D'UN SUBSTRAT METTANT EN OEUVRE UNE NANO-IMPRESSION**

LITHOGRAFIEVERFAHREN DURCH PRESSEN EINES SUBSTRATS IN EINEM NANOIMPRINT-PROZESS

NANO-IMPRINT LITHOGRAPHY METHOD INVOLVING SUBSTRATE PRESSING

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

• **LANDIS, Stephan**
F-38110 La-Tour-du-Pin (FR)

(30) Priorité: **23.12.2002 FR 0216540**

(74) Mandataire: **Quantin, Bruno Marie Henri**
Santarelli
14 Avenue de la Grande Armée
B.P. 237
75822 Paris Cedex 17 (FR)

(43) Date de publication de la demande:
21.09.2005 Bulletin 2005/38

(73) Titulaires:
• **COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE**
75015 Paris (FR)
• **CENTRE NATIONAL DE**
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
75016 Paris (FR)

(56) Documents cités:
WO-A-01/79933 **US-A- 5 772 905**
US-A1- 2002 170 880

(72) Inventeurs:
• **PERRET, Corinne**
f-38950 Quaix-En-Chartreuse (FR)
• **GOURGON, Cécile**
F-38110 Cessieu (FR)

• **LEBIB A ET AL: "Tri-layer systems for**
nanoimprint lithography with an improved
process latitude" MICROELECTRONIC
ENGINEERING, ELSEVIER PUBLISHERS BV.,
AMSTERDAM, NL, vol. 53, no. 1-4, juin 2000
(2000-06), pages 175-178, XP004237747 ISSN:
0167-9317 cité dans la demande

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

EP 1 576 420 B8